## **Entnahme-Stick EES55-VCR**





EES55-VCR-4-V-0-M-0-0-0

#### **Produktmerkmale**

- Entnahme-Stick f
  ür korrosive Gase und Gasgemische mit korrosiven Anteilen ab Qualit
  ät 6.0
- · Sehr hohe Regelgenauigkeit
- · Druckregler mit angebundener Membrane
- Orbital-geschweißte VCR-Verbindungen
- Evakuierbar
- Manuelle oder pneumatische Ventiloptionen:
  - Prozessgasventil (TPI) im Eingang
  - Spülgasventil (SPI) im Eingang
  - Spülgasventil (SPV) im Ausgang
  - Prozessgasventil (TPO) im Ausgang
- · 100 % Helium-leckgeprüft
- Montage im Reinraum Klasse ISO 5.0

Tecl	hnisc	he Da	aten

Vordruck P<sub>1</sub> max. 50 bar Hinterdruck P<sub>2</sub> max. 1,5 / 4 / 10 bar

### Werkstoffe

Gehäuse: Edelstahl 1.4404
Membranen: Hastelloy C276
übrige gasberührte Teile: Edelstahl 1.4404

Dichtmaterialien

Druckregler: PTFE

Ventile: PCTFE oder PVDF

**Oberflächengüte**  $R_{a,max} \le 0,25 \ \mu m$ 

(gasberührte Flächen)

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

#### Leckraten

nach außen:  $\leq 10^{-9}$  mbar l/s He über den Ventilsitz:  $\leq 10^{-6}$  mbar l/s He  $c_v$ -Wert  $c_v = 0,24$  ( $k_v = 0,2$ )

Gewicht  $2,4 \dots 5,0$  kg

**Anschlüsse** 

Eingang: VCR innen

Ausgang

Ventil / Manometer: VCR innen Filter / Rückschlagventil: VCR außen



# **Entnahme-Stick EES55-VCR**







